УДК 538.915:621.315.592

МОРФОЛОГИЯ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ НИТЕВИДНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ snO_2 , In_2O_3 И ГЕТЕРОСТРУКТУР In_2O_3/SnO_2

© 2011 С. В. Рябцев¹, С. Б. Кущев², С. А. Солдатенко², Н. М. А. Хадия^{1,3}, А. Е. Попов¹, Э. П. Домашевская¹

¹ Воронежский государственный университет, Университетская пл. 1, 394006 Воронеж, Россия

² Воронежский государственный технический университет, Московский пр. 14, 394026 Воронеж, Россия

³ Отделение Физики, Факультет естественных наук, Университет Сохадж, 82524, Сохадж, Египет

Поступила в редакцию: 24.10.2010 г.

Аннотация. В работе рассмотрены механизмы и особенности роста нитевидных кристаллов. Описана методика и параметры газотранспортного синтеза нитевидных кристаллов (HK) SnO₂ и In₂O₃ с микронными и субмикронными поперечными размерами. Показана зависимость морфологии полученных кристаллов от температурных режимов синтеза, состава газотранспортной среды и шихты, которая загружается в установку. Методом ПЭМ изучена кристаллография нитей SnO₂ и In₂O₃. Ось тетрагонального HK SnO₂ ориентирована по направлению [001], боковые грани нити образованы плоскостями (100) и (010). Такую же ориентацию оси роста и плоскостей имеет HK In₂O₃ с кубической сингонией. При совместном присутствии в шихте металлического олова и индия были синтезированы гетероструктуры In₂O₃/SnO₂ в виде несущей наноразмерной нити SnO₂ и ограненных утолщений In₂O₃ на ней. Проведено кристаллографическое исследование гетероструктуры In₂O₃/SnO₂, что позволило установить параметры сопряжения решеток этих двух кристаллов.

Ключевые слова: газотранспортный синтез, наноразмерные нитевидные кристаллы, SnO₂, In₂O₃, гетероструктура In₂O₃/SnO₂, морфология, сопряжение решеток.

введение

Нитевидные формы оксидных полупроводников обладают рядом уникальных физических свойств, которые обусловлены, прежде всего, их совершенным монокристаллическим строением и чрезвычайно выраженной анизотропией кристаллов. Соотношение длины монокристаллов к поперечному размеру достигает 10⁴, при этом диаметр полупроводниковых нитей может быть менее 10 нм, что уже сравнимо с дебройлевской длиной волны электрона в полупроводниках. Таким образом, движение электронов в полупроводниковых нанонитях при определенных условиях может приобретать одномерный квантовый характер. Отсутствие структурных дефектов в нанонитях определяет близкие к предельным характеристики, такие как механическая прочность, подвижность носителей заряда и т.д..

Большая часть научных статей посвящена нитевидным оксидам — SnO_2 , In_2O_3 , ZnO, на основе которых уже в ближайшее время планируется создать высокотемпературные, радиационностойкие и быстродействующие электронные и оптоэлектронные устройства [1—4].

Первоочередными задачами в области технологии нитевидных материалов являются синтез кристаллов с предсказуемыми геометрическими характеристиками и контролируемое введение примесей, которые обеспечивают их функциональные свойства. Эти задачи в полной мере позволяет решать газотранспортный синтез, основанный на переносе паров оксидного материала в потоке газаносителя из высокотемпературной зоны в зону роста кристаллов. Оптимизация параметров газотранспортного синтеза позволяет получать совершенные по структуре нитевидные монокристаллы, свободные от нежелательных технологических примесей. Целенаправленное введение в исходную шихту тех или иных примесей позволяет не только контролируемо легировать растущие кристаллы, но и получать оксидные гетероструктуры, как это было показано в работе [5].

Впервые рост нитевидных кристаллов (НК) был описан в работах Вагнера (Wagner) и Эллиса

(Ellis) [6]. Авторы провели синтез НК Si на ростовых затравках в виде островков золота. В этих работах был определен и обобщен на другие системы механизм роста НК методом газотранспортного синтеза — «пар — жидкость — кристалл». Количественные модели и основные факторы, определяющие рост нитевидных кристаллов, описаны в более поздних работах, например [7—12].

В соответствии с моделью роста «пар — жидкость — кристалл» обязательным условием роста нитевидных кристаллов является капля расплавленного металла, расположенная на вершине нити (рис. 1).

Зона роста кристалла расположена на границе жидкость — кристалл. На ней происходит двумерное послойное заращивание торца кристалла. На рис. 1 темными стрелками обозначены потоки приходящего вещества, которое участвует в процессе роста нитевидного кристалла. Светлыми стрелками обозначены потоки уходящего за счет десорбции вещества. По этой модели в росте кристалла участвуют: а) вещество, непосредственно адсорбирующееся/десорбирующееся на поверхности жидкой капли металла; б) вещество, адсорбирующееся/десорбирующееся на боковой поверхности кристалла и диффундирующее к зоне роста (капле жидкого металла); в) вещество, адсорбирующееся/ десорбирующееся на подложке и диффундирующее к зоне роста (капле жидкого металла) [9]. Все кинетические зависимости роста кристалла строятся в рамках модели «пар — жидкость — кристалл» на основе подсчета балансов этих потоков.

Существуют и другой механизм роста нитевидных кристаллов «пар — кристалл». Потоки при-



Рис. 1. Рост нитевидного кристаллита в соответствии с моделью роста «пар — жидкость — кристалл» [9]

ходящего и уходящего вещества для этого механизма остаются прежними, но в модели роста исключается капля расплава на вершине растущей нити.

Важнейшей характеристикой нитевидных кристаллов является минимально достижимый диаметр нанонити, который определяется термодинамикой системы жидкость — пар. При уменьшении диаметра нити, т.е. кривизны поверхности растущей части кристалла, давление пара над жидкостью или твердым телом возрастает, что, в конечном итоге, приводит к невозможности конденсации пара (эффект Гиббса — Томсона) [13—15]. Исходя из этих соображений, минимальный диаметр нити НК может быть порядка 10 нм. В работе [16] газотранспортным методом были получены нити ZnO со средним диаметром 5.5 нм. На этих ультратонких образцах был обнаружен размерный эффект, который заключается в смещении их спектров фотолюминесценции в коротковолновую область.

Основной задачей данной работы было определение морфологии и основных кристаллографических характеристик синтезированных НК.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Техника и технология газотранспортного синтеза достаточно подробно описаны во многих работах [17-21], однако прямое воспроизведение конструкций установок и режимов синтеза, как правило, не приводит к желаемому результату. Это связано с тем, что синтез нитевидных кристаллов происходит только при определенной комбинации термодинамических и динамических параметров газотранспортной среды, которых в установке может быть реализовано множество, и некоторые из них плохо контролируемы и воспроизводимы. Например, практически невозможно проконтролировать степень ламинарности газо-парового потока, проходящего через массив растущих кристаллов, а также скорость этого потока непосредственно в области роста кристаллов (на длине эффективной диффузии металл-содержащего пара к зоне роста кристалла) и другие важные микропараметры. Поэтому получение нитевидных кристаллов высокого качества требует «подстройки» режимов синтеза для каждой конкретной газотранспортной установки.

На рис. 2 приведена схема типичной установки газотранспортного синтеза НК.

К основным параметрам синтеза НК относятся: состав загружаемой в тигель шихты, состав и давление газа-носителя, степень пересыщения пароо-

С. В. РЯБЦЕВ, С. Б. КУЩЕВ, С. А. СОЛДАТЕНКО И ДР.



Рис. 2. Установка газотранспортного синтеза нитевидных кристаллов

бразного материала в зоне роста кристаллов. Последнее, в свою очередь, регулируется градиентом температур между зоной испарения и зоной роста кристаллов, а также скоростью потока газаносителя. В большинстве случаев синтез НК проводят при пониженном давлении газа-носителя и на подложках с центрами зародышеобразования, например с островками золота.

В настоящей работе установка, изображенная на рис. 2, была модифицирована. Тигель с шихтой был помещен по центру кварцевой трубочки диаметром 8 мм и длинной около 100 мм, которая, в свою очередь, располагалась в высокотемпературной зоне кварцевой трубы диаметром 20 мм. Нитевидные кристаллы вырастали на внутренней поверхности меньшей трубочки в отсутствии специально созданных центров зародышеобразования. При такой конструкции установки количество получаемых НК было существенно больше, чем в других случаях.

Часто в результате газотранспортного синтеза получается неструктурированный конденсат в виде хлопковой ваты. На рис. За представлена микрофотография подобного образца SnO₂. В качестве источника паров служил SnO. Синтез проводился при температуре 1100 °С и в потоке чистого аргона при атмосферном давлении.

Морфологические формы конденсата, получаемого при варьировании условий синтеза, имеют большое разнообразие: от хорошо ограненных, объемных микрокристаллов (рис. 3b) и кристаллов балочного типа (рис. 3c) до дендритоподобных кристаллов (рис. 3d). Представленные на микрофотографиях (рис. 3b-d) образцы были получены при температуре 1200 °C в газе-носителе аргоне. В данном случае морфология кристаллов определяется расстоянием от тигля со SnO до места конденсации паров (не далее 10^{-2} м). Объемные микрокристаллы (рис. 3b) были выращены непосред-

ственно в тигле, остальные по мере отдаления от него. При загрузке в тигель SnO_2 были получены кристаллы с фрактальной структурой (рис. 3*e*), которая подтверждается микрофотографиями на вставках (увеличение ×20 000 и ×100 000).

Дифрактометрический анализ показал присутствие во всех образцах только фазы тетрагонального SnO₂ различной степени кристалличности. Отсутствие металлического олова в образцах дает возможность утверждать, что в данном случае был реализован механизм роста «пар — кристалл», который не приводит к синтезу HK SnO₂.

НК SnO₂, In₂O₃ были получены в установке, описанной выше, при температуре источника паров 1150 °С. Источником паров служили металлы Sn или In марки ОСЧ. Для синтеза нитевидных гетероструктур SnO₂ — In₂O₃ в тигель были загружены Sn и In в весовом соотношении 10/1. В качестве газа-носителя использовался аргон при атмосферном давлении, предварительно насыщенный парами воды при температуре 20 °С. Пары воды в данной методике играли роль окислителя металла в соответствии с реакцией Me+H₂O→MeOx+H₂. Таким образом, газовую среду правильно называть реакционо-транспортной. Расход газа носителя не превышал (1—3) · 10⁻⁶м³/с. Конденсация оксидного материала и рост НК происходил на расстоянии не более 10⁻² м от источника паров.

Исследование морфологии НК проводилось на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6380. Фазовый состав, структура и ориентация кристаллов определялась методом ПЭМ на электронном микроскопе ЭМВ-100БР. Образцы НК для исследования методом ПЭМ были приготовлены путем ультразвукового диспергирования кристаллического материала в изопропиловом спирте с последующей седиментацией кристаллов на сетке микроскопа.

МОРФОЛОГИЯ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ НИТЕВИДНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ...



Рис. 3. Морфологические формы конденсата SnO₂, полученного при различных условиях синтеза

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе было проведено исследование морфологии, структуры и ориентации НК SnO₂. На рис. 4 представлены РЭМ изображения, характеризующие морфологию наиболее часто встречающихся образцов НК SnO₂.

Полученные НК можно сгруппировать по их форме следующим образом: круглые в сечении; хорошо ограненные кристаллы; кристаллы лентовидной формы (рис. 4*a*, *b*, *c*). Как правило, четырехгранное сечение имеют кристаллы микронного размера. Для субмикронных, круглых в сечении кристаллов, эти грани редуцированны, очевидно, из-за большей роли поверхностной энергии в формировании тонких нитей. Начальные фазы появление граней на круглых в сечении кристаллах можно наблюдать на примере кристаллов In₂O₂ (рис. 6*b*, *c*).

По данным РЭМ и ПЭМ диаметр наиболее тонких нитей SnO₂ составляет 10—20 нм, минимальная ширина нанолент ~100 нм, а их толщина ~20 нм. Лентовидная форма кристаллов может быть объяснена особенностями расположения затравоч-

ных центров кристаллов. В случае их близкого расположения капельки расплавленного металла на концах сразу нескольких растущих кристаллов коалесцируют, что обеспечивает дальнейший рост объединенного кристалла в виде ленты [21].

Поперечные полосы, наблюдаемые на плоскости лент (картина дифракции электронов на объекте различной толщины), и волнообразная форма кромки кристаллов (рис. 4*d*) свидетельствует об автоволновом характере их роста. Аналогичное явление было отмечено для нитей SnO₂ микронного размера (рис. 4*e*) и нитей In_2O_3 (рис. 6*c*). На рис. 5 представлены ПЭМ изображения и картины микродифракции, характеризующие ориентацию HK SnO₂.

На вершине НК в большинстве случаев расположены глобулы сферической формы, на которых имеются фрагменты кристаллической огранки (рис. 4b, 5b). Рентгенофазовый анализ кристаллического вещества показал наличие двух фаз: металлического Sn _{tetr.} и SnO_{2 tetr.}. Присутствие застывших металлических капель на НК подтверждает обычный механизм роста НК SnO₂ «пар жидкость — кристалл» (ПЖК).



Рис. 4. РЭМ изображения нитевидных и лентовидных кристаллов SnO,



Рис. 5. ПЭМ изображения и соответствующие им картины микродифракции кристаллов SnO,

Исследование методом ПЭМ на просвет показали, что НК SnO_2 имеют правильную кристаллографическую огранку. Ось НК ориентирована по [001], кристаллическая нить огранена по плоскостям (100) и (010), вершина — по {110} и (001) (рис. 5*b*).

На втором этапе были исследованы анизотропные кристаллы \ln_2O_3 , которые формируются в виде стержней микронного размера, часто имеющих общий центр роста (рис. 6*a*). Углы между стержнями составляют угол 90° друг к другу, что образует оси правильного октаэдра. В отличие от НК SnO_2 , на вершине стержней НК \ln_2O_3 формируется правильный многогранник — октаэдр.

Методом ПЭМ установлено, что НК ориентированы вдоль [001] в соответствии с кубической сингонией $\ln_2 O_3$, кристаллическая нить огранена по плоскостям (100) и (010), вершина имеет форму октаэдра с гранями по {111} (рис. 6). При понижении температуры синтеза с 1150 °C до 1100 °C формируются аналогичные по форме НК с меньшими размерами 100—400 нм (рис. 6 *c*). В сечении они имеют форму квадрата со сглаженными углами. На кристаллических гранях видна периодическая структура, свидетельствующая об автоволновом характере кристаллизации. Формирование октаэдров или пирамидок на вершинах нитей может быть связано с изменением температурного режима уже при окончании синтеза НК.

Микрофотографии НК, выращенных из газопаровой фазы, содержащей одновременно Sn и In, приведены на рис. 7. В этом случае НК растут в виде тонких нитей, на которых расположены ромбовидные кристаллы различного размера со строго определенной кристаллографической огранкой. Анализ фазового состава и структуры методом ПЭМ с использованием селекторной диафрагмы и темнопольного изображения показали, что несущие нити состоят только из тетрагонального SnO_2 , а кристаллы — из кубического $\ln_2\text{O}_3$. Нити SnO_2 диаметром от 10 до 50 нм имеют кристаллографическую огранку по плоскостям (100), (010) с осью роста [001] (рис. 7*b*). Кристаллы $\ln_2\text{O}_3$ имеют размеры в интервале от 30 до 300 нм и характеризуются правильной кристаллографической огранкой.

На рис. 8 приведена картина микродифракции, ее интерпретация и схема взаимной кристаллографической ориентации кристаллов SnO_2 и In_2O_3 в эпитаксиальной гетероструктуре $\text{In}_2\text{O}_3/\text{SnO}_2$.

Из схемы интерпретации следует, что НК ${\rm In_2O_3}$ ориентированы относительно НК ${\rm SnO_2}$ по соотношению:

$(111), [1\overline{10}] \,\mu [11\overline{2}] \,\text{In}_{2}O_{3} \,\|\, (010), [100] \,\mu [001] \,\text{SnO}_{2}(1)$

Анализ сопряжения кристаллических решеток, показал, что данное ориентационное соотношение отвечает нескольким основным кристаллогеометрическим критериям для предпочтительных эпитаксиальных ориентаций: параллельность плотноупакованных направлений, высокая плотность решетки совпадающих узлов, хорошее согласование плотных плоскостей через межфазную границу. В данном случае несоответствие межплоскостных расстояний при согласовании плоскостей (330) $\ln_2O_3 \parallel (200)$ SnO₂ составляет малую величину f = 0,003.

Ранее в работе [5] были получены аналогичные по морфологии гетероструктуры In_2O_3/SnO_2 , но при существенно других условиях газотранспортного синтеза: давление чистого аргона — 8×10^{-1} Торр; температура синтеза — 900 °C; шихта — $In_2O_3 + C$ и SnO; ростовые затравки в виде островков золота. В работе было показано, что большинство нитей SnO_2 имеют ось роста [100] и они огранены по плоскостям (010) и (001). Кристаллы In_2O_3 ориентированы относительно SnO₂ по соотношению:

 $(001), [010] \ \mu [100] \ \text{In}, O_3 \| (001), [010] \ \mu [100] \ \text{SnO}_2 (2)$

Обращает внимание, что соотношение (2) не совпадает с аналогичным параметром, полученным в настоящей работе. Несоответствие решеток в работе [5] при согласовании плоскостей (020) $In_2O_3 \parallel (010) SnO_2$ составляет гораздо большую величину f = 0,06.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определены условия газотранспортного синтеза, позволяющие получать различные морфологические формы кристаллов SnO_2 и In_2O_3 , в том числе лентовидные и нитевидные кристаллы. Газотранспортным методом получены гетероструктуры $\text{In}_2\text{O}_3/\text{SnO}_2$ из смеси металлов Sn и In в атмос-



Рис. 6. РЭМ (*a*, *b*, *c*) и ПЭМ изображение НК (*d*), картина микродифракции НК In₂O₃ (*e*)



Рис. 7. РЭМ (*a*) и ПЭМ (*b*) изображения гетероструктур In_2O_3/SnO_2



Рис. 8. Микроэлектронограмма от гетероструктуры In₂O₃/SnO₂ и схема ее интерпретация

фере реакционно-транспортной среды Ar + H₂O, в отсутствии специально созданных центров зародышеобразования. Исследование кристаллографии гетероструктур показало, что пространственная ориентация, ориентация роста и сопряжение кристаллических решеток на межфазной границе НК в случае гетерогенного роста могут быть различны при похожей морфологии гетероструктур. Это следует из сравнения данных настоящей работы и работы авторов [5]. Обнаруженные различия обусловлены параметрами синтеза: температурой, давлением и составом газа-носителя, составом исходной шихты и структурой подложки (наличием ростовых затравок).

Работа выполнена при поддержке грантов: РФФИ (№ 08-03-99010-р_офи), ФЦП (ГК № П896), ФЦП (ГК № 14.740.11.0599).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Agarwal R., Lieber C.M.* // Appl. Phys. 2006. A 85. P. 209.

2. *Duan X., Nlu C., Sahl V., et al.* // Nature. 2003. V. 425. P. 274

3. *Colinge J-P., Lee Ch-W., Afzalian A., et al. //* Nature nanotechnology. 2010. V. 5. P. 225.

4. Handbook of Nanotechnology. Edited by B. Brushan. Chapter 4., Nanowires, P. 113—160. 2007. Springer Berlin Heidelberg.

5. *Wang J.X., Chen H.Y., Gao Y., et al.* // J. Crystal Growth. 2005. V. 284. P. 73.

6. *Wagner R.S., Ellis W.C.* // Appl. Phys. Lett. 1964. V. 4. № 5. P. 89.

7. *Гиваргизов Е.И., Чернов А.А.* // Кристаллография. 1973. Т. 18. № 1. С.147.

8. *Kashchiev D.* // Nucleation: Basic Theory with Applications, Oxford, 2000. Butterworth Heinemann.

9. Дубровский В.Г., Сибирев Н.В., Сурис Р.А. и др. // ФТП. 2006. Т. 40. Вып. 10. С. 1103.

10. Дубровский В.Г., Сошников И.П., Сибирев Н.В. и др. // ФТП. 2007. Т. 41. Вып. 7. С. 888.

11. *Dubrovskii V.G., Cirlin G.E., Soshnikov I.P., et al.* // Phys. Rev B. 2005. V. 71. P. 205325.

12. Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. М.: Наука, 1977. 303 с.

13. Дубровский В.Г., Сибирев Н.В. // ПЖТФ. 2006. Т. 32. Вып. 24. С. 10.

14. *Dubrovskii V.G., Sibirev N.V. //* Journal of Crystal Growth. 2007. V. 304. P. 504.

15. *Huang M. H., Wu Y., Feick H., et al.* // Adv. Mater. 2001. V. 13. № 2. P. 113.

16. *Wang X., Ding Y., Summers V, et al.* // J. Phys.Chem. B. 2004. V. 108. P. 8773.

17. *Wang Z. L.* // Annu. Rev. Phys. Chem. 2004. V. 55. P. 59.

18. *Comini V, Baratto C., Faglia G., et al.* // Progress in Materials Science 2009. V. 54. P. 1.

19. Satyanarayana V.N.T. Kuchibhatla, Karakoti A.S., et al. // Progress in Materials Science 2007. V. 52. P. 699.

20. Shantha Shankar K., Raychaudhuri A.K. // Materials Science and Engineering: C 2005. V. 25. № 5-8. P. 738.

21. Wang N., Cai Y., Zhang R.Q. // Materials Science and Engineering R 2008. V. 60 P. 1.

Ryabtsev Stanislav V. — PhD (chemical sciences), Voronezh State University; e-mail: ryabtsev@niif.vsu.ru

Рябцев Станислав Викторович — к.х.н., Воронежский государственный университет; e-mail: ryabtsev@ niif.vsu.ru

Кущев Сергей Борисович — д.ф.-м.н., профессор, Воронежский государственный технический университет; тел.: (4732) 467633, e-mail: kusheev@phis.vorstu.ru

Солдатенко Сергей Анатольевич — сотрудник Воронежского государственного технического университета; тел.: (920) 2351239, e-mail: cossack408@mail.ru

Xadua H.M.A. — аспирант, Воронежский государственный университет; e-mail: nomery_abass@yahoo. com

Попов А. Е. — аспирант, Воронежский государственный университет; e-mail: ftt@phys.vsu.ru

Домашевская Эвелина Павловна — д.ф.-м.н., профессор, Воронежский государственный университет; e-mail: ftt@phys.vsu.ru *Kushev Sergey B.* — grand PhD (physical and mathematical sciences), professor, Voronezh State Technical University; tel.: (4732) 467633, e-mail: kusheev@phis.vorstu.ru

Soldatenko Sergey A. — researcher, Voronezh State Technical University; tel.: (920) 2351239, e-mail: cossack408@mail.ru

Hadia N. M. A. — the post graduate student of Department of physics, Faculty of Science, Sohag University; e-mail: nomery_abass@yahoo.com

Popov A. E. — the post graduate student, Voronezh State University; e-mail: ftt@phys.vsu.ru

Domashevskaya Evelina. P. — grand PhD (physical and mathematical sciences), professor, Voronezh State University; e-mail: ftt@phys.vsu.ru